

1. Record Nr.	UNISA996215978403316
Titolo	CMP Technology : International Conference on Planarization : 25-27 October 2007
Pubbl/distr/stampa	Frankfurt am Main, Germany : , : VDE, , 2011
Descrizione fisica	1 online resource (493 pages)
Disciplina	621.92
Soggetti	Grinding and polishing
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia